

平成 30 年度第 1 回 CPD 協議会公開シンポジウム

～工学における基盤技術の重要性～

日 時：平成 30 年 5 月 30 日(水)13:10～16:50

場 所：公益社団法人 地盤工学会 会議室（文京区千石 4-38-2）

<https://www.jiban.or.jp/> からサイトマップ参照ください

主 催：公益社団法人 日本工学会 CPD 協議会

参加料：無料、但し資料代 1,000 円(日本工学会フェローは無料です)

膨大なビッグデータを活用するIoT 技術やAI 技術の急進展により産業にパラダイムシフトが起こり、大きな社会変革がもたらされています。一方で我が国の産業基盤を維持、強化していくための基礎、基盤技術の衰退も大きな課題となっています。今回のシンポジウムでは、こうしたIoT時代における基盤技術の必要性を再認識するために「工学における基盤技術の重要性」について議論を深めたいと思います。特別講演として、前機械学会長の大島まり東大教授をお招きし、基盤技術を担う人材育成についてご講演頂くとともに、各学協会、産総研でのCPD活動による基盤技術の醸成について紹介して頂き、我が国の「工学における基盤技術のあり方」について議論を深めたいと思います。

司会 石原 直 (CPD 協議会 副会長)

| プログラム (敬称略) | |
|-------------|---|
| 13:10~13:20 | 開会のあいさつ CPD 協議会 会長 須藤 亮 |
| 13:20~14:20 | 特別講演「基盤技術を担う人材の育成について」 日本機械学会前会長、東京大学生産技術研究所教授 大島 まり |
| 14:20~14:30 | 休憩 |
| 14:30~15:00 | 建設系 CPD 協議会加盟団体の CPD 制度の現状 (協議会活動報告) 日本技術士会事業部 関川 良平 |
| 15:00~15:30 | 電気学会における継続研鑽(CPD)の取組み 電気学会技術者教育委員会 CPD 部会長 八坂 保弘 |
| 15:30~15:40 | 休憩 |
| 15:40~16:10 | CITP 資格制度と継続研鑽に向けた情報処理学会の取組み 情報処理学会理事 (技術応用担当) 北村 操代 |
| 16:10~16:40 | ECE プログラムの挑戦 ～ Artificial Intelligence and IoT 分野における事例紹介 ～ 産業技術総合研究所 秋永 広幸 |
| 16:40~16:50 | 閉会のあいさつ CPD 協議会副会長 高木 真人 |

*プログラムは、都合により変更となる場合があります。

終了後：交流会を 17:00 から同会場で行います。(参加費：3,000 円)

お申し込みは下記用紙に御記入の上、日本工学会事務局まで送信願います。

公益社団法人日本工学会 CPD 協議会 Tel:03-6265-0672 E-mail: eng@jfes.or.jp

〒162-0825 東京都新宿区神楽坂 4-2-2 森戸記念館

H30 年度第 1 回 CPD 協議会公開シンポジウム参加申込書

H30.5.30(水) 開催の CPD 協議会公開シンポジウムに参加を申込みます。

| | |
|------------|-----------------------------------|
| ① お名前(複数可) | |
| ② 所属学協会 | |
| ③ 勤務先・連絡 | |
| ④ 交流会参加有無 | 1. 参加 2. 不参加 |

送り先・問合せ先 日本工学会事務局
Tel:03-6265-0672
E-mail: eng@jfes.or.jp
または
FAX : 03-6265-0673

なお、記入された個人情報は本シンポジウム開催のためにのみ活用します。